開示の要約

セルフクリーニング機構を備えた基板洗浄装置が開示される。基板洗浄装置は、基板の表面に摺接する円柱状のスクラブ洗浄具を洗浄するセルフクリーニング機構を備える。セルフクリーニング機構は、スクラブ洗浄具の外周面に沿った形状の内周面を有するクリーニング本体部と、スクラブ洗浄具の外周面とクリーニング本体部の内周面との間の隙間を通じて、洗浄流体をスクラブ洗浄具の外周面に向けて噴射する洗浄ノズルとを備える。